



GSI SLV
Halle




10th INTERNATIONAL CONFERENCE
BEAM TECHNOLOGY

IIW Associated Event

April 20 - 21, 2016
Halle (Saale)

INVITATION - EINLADUNG



Die Laser- und Elektronenstrahltechniken haben in den letzten Jahren einen enormen Schub erlebt. Durch die Entwicklung neuer Technologievarianten, die Erprobung neuartiger Laserstrahlquellen, die Weiterentwicklung der Steuerungs- und Ablenktechnik bei der Elektronenstrahlbearbeitung und durch aktuelle Entwicklungen des Elektronenstrahlschweißens an Atmosphäre werden immer neuere Einsatzmöglichkeiten erschlossen.

Die im Drei-Jahres-Rhythmus stattfindende Tagung vereint Fachkollegen aus aller Welt, die sich über den Stand der Laser- und Elektronenstrahltechnik in der industriellen Anwendung sowie in der Forschung und Entwicklung informieren und austauschen möchten.

Die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH und der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. laden Sie ganz herzlich zur

**10. Internationalen Konferenz Strahltechnik
am 20. und 21. April 2016 ein.**

Due to the development of new variants of the technology, the testing of new laser beam sources, the further development of the control and deflection techniques for the processing of electron beams and the new development of electron beam welding under atmosphere new fields of application have more and more developed.

The conference taking place every three years joins the experts from all over the world who intend to inform about and exchange their knowledge on the latest state-of-the-art of laser and electron beam technology in industrial application as well as in research and development.

The Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH and Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (DVS) invite you to the

**10th International Conference Beam Technology
from April 20th to 21st, 2016**



Prof. Dr.-Ing. Steffen Keitel
Managing Director
SLV Halle GmbH



Dr. Herbert Stauer
Chairman of IIW commission IV
Chairman of the program committee

